

Д О Г О В І Р № 0/1700-3

про науково-технічне співробітництво, підготовку та перепідготовку спеціалістів
між кафедрою «Приладобудування», приладобудівного факультету
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
та
Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в особі першого проректора Якименка Юрія Івановича, що діє на підставі доручення ректора №1 від «29» грудня 2017 р.

і Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
(повна назва підприємства)

в особі директора Петрова Вячеслава Васильовича
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

що діє на підставі Статуту (далі – підприємство) уклали цей договір про науково-технічне співробітництво, підготовку та перепідготовку спеціалістів, проходження практики і працевлаштування студентів, які навчаються на кафедрі «Приладобудування» приладобудівного факультету за спеціальностями: 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (спеціалізація «Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»); 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки») денної форми навчання.

1. Предмет договору

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напрямках, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами. Метою цього договору є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для вирішення науково-технічних задач сучасного розвитку приладобудування та забезпечення потреб підприємства щодо підготовки необхідних спеціалістів.

2. Заходи, які здійснюють сторони

Кафедра «Приладобудування» приладобудівного факультету НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського зобов'язується:

2.1. Залучати до навчального процесу провідних спеціалістів та спеціалістів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук), які працюють на підприємстві для підготовки спеціалістів за зазначеними спеціальностями.

2.2. Здійснювати підготовку випускників кафедри на конкретне робоче місце відповідно до вимог підприємства з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки та широкого використання інформаційних технологій, відповідно до Додатку 1.

2.3. Готувати спеціалістів вищої кваліфікації (докторів – PhD), які працюють на підприємстві, відповідно до Додатку 2.

2.4. Здійснювати перепідготовку спеціалістів (інженерів, техніків і ін.) за програмою «Магістр» для роботи на підприємстві. Проводити підвищення кваліфікації працівників підприємства за новими напрямками розвитку техніки і технології відповідно до Додатку 3.

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів-PhD), інтеграції навчального процесу і розробки нових напрямків в галузі приладобудування та суміжних галузях вирішити питання про створення на підприємстві філії кафедри, спільних науково-технічних лабораторій.

2.5. Організувати виконання студентами курсових та дипломних робіт, дипломних проектів за реальною виробничою тематикою підприємства. Проводити переддипломні практики на підприємстві з безпосередньою участю студентів у виконанні виробничих задач у відповідних конструкторських та виробничих відділах підприємства.

2.6. Практикувати керівництво практикою, виконання курсових та дипломних робіт, дипломних проектів як керівником від кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського, так і керівником від підприємства.

2.7. Публікувати нові науково-технічні розробки, методики та ін. співробітників підприємства у збірниках КПІ ім. І. Сікорського. Проводити один раз на рік спільну науково-технічну конференцію з питань приладобудування та суміжних дисциплін.

2.8. Брати участь в розробці та вирішенні проблемних задач з виробничої тематики підприємства.

2.9. Направляти на стажування науково-педагогічних працівників кафедри «Приладобудування» НТУУ КПІ на підприємство відповідно до Додатку № 4.

2.10. Проводити профорієнтаційну роботу серед працівників підприємства, молоді, яка навчається в підшефних школах підприємства. Організувати підготовку молоді до вступу до КПІ ім. І. Сікорського.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України зобов'язується:

2.11. Формувати заявки на підготовку спеціалістів на конкретні робочі місця та контролювати рівень цієї підготовки у відповідності до узгоджених програм.

2.12. Направляти спеціалістів вищої кваліфікації для участі в програмах підготовки та перепідготовки спеціалістів на конкретні робочі місця.

2.13. Організувати робочі місця для студентів кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І.Сікорського на підприємстві для виконання курсових робіт та дипломних проектів за реальною виробничою тематикою. Визначити основні напрямки такої підготовки, визначити базові конструкторські і виробничі підрозділи, в яких буде вестися ця робота.

2.14. Формувати заявки на підготовку спеціалістів підприємства на кафедрі «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського для здобуття вищої кваліфікації (докторів-PhD). Створювати їм необхідні умови (бібліотечний день, неповний робочий день, тощо) для завершення виконання дисертаційних робіт.

2.15. Направляти працівників підприємства на кафедру «Приладобудування» НТУУ КПІ для підвищення кваліфікації та навчання в цільову аспірантуру відповідно до Додатків № 2, 3.

2.16. Надавати робочі місця та виділяти висококваліфікованих спеціалістів для керівництва стажуванням науково-педагогічних працівників кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського на підприємстві. Забезпечувати участь провідних спеціалістів підприємства у науково-педагогічній діяльності кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського.

2.17. Організовувати у встановленому порядку спільно з кафедрою «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського філії кафедри, науково-дослідні лабораторії, студентські проектно-конструкторські бюро та ін. Надати можливість кафедрі «Приладобудування» КПІ ім. І.Сікорського використовувати для підготовки спеціалістів наявні на підприємстві лабораторії, комп'ютерне обладнання, полігони для випробування окремих вузлів, приладів і систем тощо.

2.18. Заохочувати вчених і спеціалістів кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І.Сікорського до розробки науково-технічних проблем підприємства.

2.19. Надавати робочі місця та виділяти висококваліфікованих спеціалістів для керівництва переддипломною практикою студентів кафедри «Приладобудування» КПІ відповідно до Додатку № 5.

2.20. Надавати молодим спеціалістам, випускникам кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського роботу відповідно до отриманої спеціальності і кваліфікації, створювати умови професійного росту, безперервного удосконалення знань та умінь спеціалістів.

3. Загальні положення

3.1. Цей договір може бути продовжений, змінений або розірваний за погодженням сторін, які беруть участь у його укладанні, зі складанням протоколу, який є невід'ємною частиною цього договору. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.

3.2. Конкретні пункти цього договору в період його дії можуть бути уточнені або розширені за згодою сторін.

3.3. Документом про закінчення усіх (або окремої частини) робіт по договору є двосторонній акт.

3.4. Укладання цього договору та проведення по ньому робіт не є перешкодою до укладання між сторонами інших форм договорів на будь-якому етапі робіт, а також не виключає можливості оформлення подібних угод сторін з іншими вузами, підприємствами, організаціями за даною тематикою.

3.6. Про рішення розірвати договір сторона оповіщає іншу сторону офіційним листом.

3.8. Хід виконання договору розглядається щорічно на засіданні кафедри «Приладобудування» КПІ ім. І. Сікорського за участю представників підприємства.

3.9. Цей договір набуває сили з моменту підписання його сторонами та діє безстроково.

3.10. Договір складений у 2-х примірниках, зберігається по одному примірнику у кожній із сторін.

3.11. За взаємною згодою сторони можуть проводити спільні заходи: рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва.

Юридичні адреси сторін:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Поштова адреса: 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, кафедра «Приладобудування», приладобудівний факультет.

Телефон: 204-94-83; e-mail: o.uze@kpi.ua

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. М. Шпака, 2,

Телефон: 454-21-51; Факс: 456-33-18; e-mail: petrov@ipri.kiev.ua

«Затверджую»

Директор Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
Академік НАН України

В.В. Петров

(підпис)

2017 р.

«Затверджую»

Перший проректор Національного технічного
університету України "Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського"

Ю.І. Якименко

(підпис)

2017 р.



Додатки до договору про науково-технічне співробітництво, підготовку та перепідготовку спеціалістів між кафедрою «Приладобудування» приладобудівного факультету КПІ ім. І. Сікорського та підприємством.

Додаток № 1. План підготовки спеціалістів для потреб підприємства на 2018–2022 роки.

| № з/п | Спеціальність | Спеціалізація | Разом | у тому числі по роках | | | | |
|-------|---|---|-------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Додаток № 2. План підготовки наукових кадрів через цільову аспірантуру та докторантуру КПІ ім. І. Сікорського (докторів-PhD) для підприємства на 2018–2022 роки.

| № з/п | Шифр спеціальності | Найменування спеціальності | Разом та з відривом від виробництва | у тому числі по роках | | | | |
|-------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 05.11.01 | Прилади та методи вимірювання механічних величин | 4/4 | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Додаток № 3. План перепідготовки спеціалістів підприємства на кафедрі приладобудування КПІ ім. І. Сікорського на 2018–2022 роки.

| № з/п | Спеціальність | Спеціалізація | Разом | у тому числі по роках | | | | |
|-------|---|---|-------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 152 – Метрологія та інформаційно-вимірвальна техніка | Інформаційні технології та вимірвальні системи точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|

Додаток № 4. План стажування науково-технічних працівників кафедри приладобудування КПІ ім. І. Сікорського на підприємстві на 2018–2022 роки.

| № з/п | Напрямок | Тема | Разом | у тому числі по роках | | | | |
|-------|--|---|-------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки | Застосування середовища LabView та мікрокомп'ютері в для обробки інформації квадратурних каналів інтерферометра Майкельсона | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Інформаційні технології та вимірвальні системи точної механіки | Прецизійні віброплатформи з п'єзоприводами і лазерними вимірвальними системами. Шляхи зменшення паразитних механічних шумів | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Додаток № 5. План прийому на переддипломну практику студентів кафедри приладобудування КПІ на 2018–2022 роки.

| № з/п | Спеціальність | Спеціалізація | Разом | у тому числі по роках | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Комп'ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Інформаційні технології та вимірювальні системи точної механіки | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |